公差配合与技术测量



作者: 陈泽民, 忻良昌主编

出版社:北京:机械工业出版社

出版日期: 1984.11

总页数: 336

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10700389.html) 查找全本阅读方式

公差配合与技术测量 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10700389.html 教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10700389.html

书名:公差配合与技术测量